PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

06-210571

(43)Dete of publication of application: 02.08.1994

(51)Int.CI.

B24D 5/12 B24D 3/06

(21)Application number: 05-320056 (22)Date of filing:

20.12.1993

(71)Applicant: (72)Inventor ·

HILTI AG UDERT KARL E

DORFMEISTER JOHANN

(30)Priority

Priority number: 92 4243017 Priority date: 18.12.1992 Priority country: DE

(54) DISC-SHAPED GRINDING TOOL

(57)Abstract

PURPOSE: To provide a grinding tool comprising a structure suitable for surface machining, superior in the useful life, and capable of being effectively used as a cutter disc and a milling cutter for groove

machining, end economically menufactured.

CONSTITUTION: A grinding tool comprises a disc-shaped base member 1 heving a through opening 6 for fixing an output spindle of a power driving device on its center. A thickness S of the base member 1 is gradually reduced toward an outer circumferential surface 2. The ebrasive grains 4 are bonded by solder 5 on e reduced thickness zone 8 of the base member at the outer circumferential surface 2 and in the side faces adjacent the outer circumferential surface. The abrasive grains 4 are errenged seperetely from one enother with pitches A equivalent to 1-10 times of a diameter of the abrasive grain 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Dete of sending the exeminer's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision

of rejection or epplication converted registration]

[Date of final disposal for epplication]

[Petent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

16.12.1999

06.05.2003

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-210571 (43)公開日 平成6年(1994)8月2日

(51)Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 4 D	5/12	Z	7908-3C		
	3/06	C	7908-3C		

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

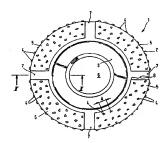
(21)出願番号	特順平5-320058	(71)出願人	591010170
(00) 11188 17	77-4-5-4-(1000) 40 Floor		ヒルティ アクチエンゲゼルシャフト
(22)出願日	平成5年(1993)12月20日		リヒテンシュタイン国9494 シャーン ランドシュトラーセ (番地なし)
COLD DE US IN A SECOND SE			
	P4243017:8	(72)発明者	カール エルンスト ウーデルト
(32)優先日	1992年12月18日		リヒテンシュタイン国 エフエルー9495
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)		トリーセン マッチルス 532
		(72)発明者	ヨハン ドルフマイスター
			オーストリア国 アーー6807 フェルトキ
			ルヒーティーシス フェルトヴェーク 11
		(74)代理人	弁理士 杉村 晓秀 (外5名)
		i	

(54) 【発明の名称 】 ディスク状研削工具

(57)【要約】

【目的】 表面加工に適する構成を具え、カッターディ スクおよび満加工用フライスとして効果的に使用可能で あり、耐用寿命に優れ、しかも経済的に製造し得る研削 工具を据象することにある。

【構成】 研削工具は、動力駆動装置の出力スセンドル を固定するための質適孔(6)を中心部に有するディス ク状支持体(1)を具える。支持体(1)の肉厚(5) を外周節(2)に向けて減少させる。支持体(1)の外 簡節(2)はた切削(3)の外風部近海蝦夷で、支持 体の肉厚減少領域(8)には砥粒(4)をはんだ(5) により結合する。砥粒(4)は、日の違径の1~10倍に 相当するビッチ(A)だり間間する。



【特許請求の範囲】

(請求項1) ディスク状の支持体 (1, 11, 21, 31) を見える研削工具であって、前記支持体の外馬部 (2, 12, 22, 32) と、少なくとも一方の側面 (3, 13, 23, 3) における少なくとも外周部近接隣域とに砥粒 (4, 1, 24, 34) が被着されてなる研削工具において、支持体 (1, 11, 21, 31) の肉厚 (5) を外周部 (2, 12, 22, 32) に向けて減少させ、少なくとも支持体 (1, 1, 1, 21, 31) の肉厚減少領域 (8, 18, 28) に砥粒 (4, 14, 24, 34) を消えただ。5, 15, 25, 35) により結合し、延粒 (4, 14, 24, 34) を消えのビッチ (A) だけ 自己に離胆させて配置し、該セッチは支持体 (1, 11, 21, 31) の側面 (3, 13, 23, 32) と平行な面内における低粒 (4, 14, 24, 34) の直径の1~10倍としたことを特徴とする所和工具。

【請求項2】 請求項1記載の研削工具において、支持 体(1,11,21,31) の肉厚(5)を、研削工具の中心 輪線と直交する支持体の中心面に関して対称的に減少さ せたことを特徴とする研削工具。

[請求項3] 請求項1または2に記載の研削工具にお 20 いて、支持体 (1, 11, 21, 31) の肉原減少領域 (8, 18, 28) には、砥粒の被着されない領域を設けたことを特徴とする研削工具。

【請求項4】 請求項3記載の研削工具において、支持 体(11)における磁粒の核着されない前記領域を、支持 体(11)の凹所(17)として形成したことを特徴とする 研削工具。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか一項に記載の研 削工具において、支持体(21)を、砥粒(24)の間に位 體する領域(27)において所定の深さを有するものとし たことを終後とする研削工具。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか一項に記載の研削工具において、砥粒(4,14,24)を、ダイヤモンド粒子により構成したことを特徴とする研削工具。

【請求項7】 請求項1~5のいずれか一項に記載の研 削工具において、磁粒 (34) を、2個~8個のダイヤモ ンプサテの集合体により構成したことを特徴とする研削 工具。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか一項に記載の研 削工具において、磁粒 (4, 14, 24, 34) を、有孔マス 40 クを用いて支持体 (1, 11, 21, 31) に分散配置したこ とを特徴とする研削工具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、ディスク状の支持体を具える研 削工具に関し、特に、支持体の外局部と、少なくとも一 方の側面における少なくとも外周が直接領域とに砥粒が 接着されてなる研削工具に係るものである。

[0002]

【背景技術】上述の構成を有する研削工具は、コンクリ 50

ート、岩石等の硬質材料の切削または研削に使用され る。

【0003】ドイツ連邦共和国特許出願公開第 35 13 6 87号公報は、ディスク状の支持体を具え、支持体の外周 部および両側面に砥粒としてのダイヤモンド粒子が帯状 に被着されている研削工具を開示している。

【0004】上述した股知の研育江具は、カッターディ スクおよび満加工用フライスとして使用されるととろ、 ディスク状支持体の肉厚が一度であるために、限られた 条件下での表面加工しか行えない。被加工表面に対して 研削工具を傾斜させる場合には、外吊部だけが整加工表 面に接触し、本来の研削面は対射の表面に接触しない傾 れがある。研削工具を被加工表面に対して平行に移動さ せる場合、側面における全ての既起が被加工表面に接触 するが、研削工具は被加工表面にで振動を生る場合が

[0005]

ある。

[発明の制示]本発明の課題は、表面加工に適する構成 を具え、カッターディスクおよび満加工用フライスとし て効果的に使用可能であり、耐用寿命に優れ、しかも経 済的に製造し得る研削工具を提察することにある。

【0006】この課題を解決するため、本発明は、本文 冒頭に記載した形式の研削工具において、支持体の肉厚 を外周部に向けて減少させ、少なくとも支持体の肉厚減 少領域に磁粒をはんだにより結合し、砥粒を形定のピッ チだけ相互に離間させて配置し、該ピッチは支持体の側 面と平行な面内における砥粒の直径の1~10倍としたこ とを特徴とするものである。

【0007】 本発明によれば、外側部に向けて内原が減少する支持体を用いることにより、側面の残節に対して所定の傾斜角度で逐在する研削面が生じる。この傾斜所削面により、研削作業の間に研削工具を被加工表面に対して斜めに観撃することができ、したがって研制作業時における研削工具の揺動を防止することが可能となる。 【0008】 截むは、適当な特性を有するはんだによって支持体に結合することができる。この実施側は、低砂の約20%~25%だけをはんだ部分に埋設すれば良い点で有利である。

[0009] 汚染傾向のある材料を切削加工する場合、 砥粒のピッチは硬質基盤を加工する場合よりも大とする のが有利であり、その限度は砥粒の直径の1~10倍である。

【0010】研削工具における支持体は、鋼、合金、焼結合金またはセラミック製とすることができる。

【0011】支持体の肉厚は、研削工具の中心軸線と直 交する支持体の中心面に関して対解的に減少させるのが 有利である。外周に向けて肉厚が減少する支持体の領域 は、表面加工に特に好適である。対称形状に形成した支 持体の両側面は、同一の表面加工に用いることができ

0 る

[0012] 支持体の刺尾軟が領域には、磁粒の接着されない領域を設けるのが再列である。砥粒の接着されない領域は、両側層をより良好に排出する機能を発揮し、ひいては切削性能を大幅に上昇させる。湿式の表面加工に際しては、砥粒の接着されない領域によって側面における冷却刺の無動能分が可能となる。

【0013】低粒の被着されない領域は、部分的に中心から支持体の外周部に向けて延在させる。磁粒の被着されない領域により、支持体の配散被着面は複数の小さな表面部分に分割され、各表面部分も少なくとも部分的に申着されない領域は、任意の偏ちよび/または形状に形成することができる。したがって、例えば、磁粒の被着されない領域はほび半径方向に延在させ、または同心円状若しくは螺旋状に形成し得るものであり、特に螺旋状とする場合には螺旋の振れ方向を研削工具の回転方向とは一切向きとして抑制の自然を指針を可能とする場合では線

[0014] 研削層を一層良好に排出可能とするために、支持体における延勤の核養されない前配領域を、支持体の回所として形成するのが有利である。 温式切断作 窓に際しては、支持体の中心部から外層部まで凹所による冷却剤の構造が可能となる

[0015] 四所を少なくとも部分的に支持体の中心部 のら外周部に向けて延在させて、支持体の大きな側面を 複数の小さな表面部分に分割する。これらの表面部分 は、少なくとも部分的に研削工具の中心部から外周部に 向けて延在する。 四所は任意の側に形成することができ、 例えば研削工具の中心部から外周部に向けて増加さ せることができる。のようにして、例えば円形断面形 状を有する回所を形成することが可能である。

[0018] 螺旋状凹跡の銀れ方向を開門工具の回転方向に対して逆向きとする場合には、凹所は研削層を搬出するための良好なチャンネルを形成する。このような凹所は、特に、選式加工に際して動力駆動装置の出力スピンドルを経て研削工具に発給される冷却剤の分配に好適である。すなわち、冷却剤を研削工具の中心部から側面に推給することが可能となる。

[0017]支持体は、低粒の間に位置する領域において所定の深さを有する構成とするのが有利である。 砥粒を被着する前に、支持体は低粒の按着領域に表面突部を4行る構成とすることができる。この場合、研削工具における低粒は、はんだを用いて円筒形状または切頭円錐形状の突部に固定する。 低粒を固定した突部表面の直径は、低粒の最大直径よりも億かに大とする。

【0018】 湿式加工を行う場合には、砥粒を被着しない領域による冷却剤の適正配分のみならず、研削工具の 外周部に向けての研削屑の排出性能を一層向上させることも可能となる。

【0019】砥粒は、ダイヤモンド粒子により構成するのが有利である。ダイヤモンド粒子を互いに離聞させて

配置することにより、高い切削性能が得られる。ダイヤ モンド粒子が被加工材料の表面に深く侵入するからであ

【0020】ディスク形支持体には、2個〜8個のダイヤモンド勤于の集合体よりなる磁粒を被着するのが有利である。複数のダイヤモンド・動子の集合体を維持するとにより、特に、硬質材料の加工に適した大きな研削面を実現することが可能である。ダイヤモンド粒子の集合は、被加工材料の表面に余り深く侵入しない。そのため、粗さの少ない表面を形成することが可能となる。め、相さの少ない表面を形成することが可能となる。

の、租との少ない表面を形成することが可能となる。 【0021】砥粒または砥粒集合体のピッチは、砥粒の 耐摩耗特性に対応する大きさとすることができる。

【0022】 低数を研削工具の側面および外側部に適正 に分散配置するには、穴つきマスクを用いて配数を支持 体上に散布するのが有利である。磁粒を複雑するため に、支持体に適当なはんだ陽を設け、所要に応じて変形 可能な有孔マスクを保持した機能で低粒を放布する。砥 粒は、有孔マスクにおける互いに離間した対応する質通 孔を通じて散布され、支持体に結合したはんだ層に到達 させる。

【0023】砥粒は、外周部および側面の外周部近接領域に単層として配置することができる。

[0024]

【発明の最良の実施形態】以下、図示実施例につき本発明を一層具体的に説明する。

【0025】図1および図2に示す実施例に係る研削工 具において、環状支持体1は外周部2と側面3とを具 え、側面3に砥粒4を被着したものである。支持体1

は、外周部2に向けて内厚5分域かする領域8と中心項通孔6とを有する。 Cの貫通孔6は、図示しない動力駆動機関の出力軸に対する研削工具の固定に供するものとする。そのために貫通穿孔6は、外形を切頭円錐形状としたクランプ部材(図示せず)を軸絡方向両側から係合させ得るよう、研削具の中心軸線と直交する中心面に関して対称的なデーバ形状に形成する。

【0026】 支持体の側面3をはんだ5で部分的に被覆 し、砥粒4をはんだ5により支持体1に結合する。この 場合、砥粒4は互いに所定のピッチA7整間配置する。 研削工具には、その使用時に生じる研削層を良好に排出 可能とするため、砥粒を被着しない半径方向領域7を設 ける

【0027】図2は、支持体1の拡大断面図である。図 1のII-II線に沿う支持体1の断面は、前記半径方向領 域7を通過する。砥粒4は、外周部2のみならず、側面 3における外周部2の近接領域にも配置する。

【0028】図3および図4に示す実施例に係る研削工 具において、環状支持体11の側面13には、低粒14を被着 しない半径方向領域としての凹所17を設ける。このよう な凹所17を支持体11の両側面13に設ける場合には、両側 面13の凹所17を互いに円属方向にオフセット配置して凹 所17による支持体11の脆弱化を防止することができる。 例えば、名列面13の4カ所に凹所17を設ける場合には、 図3に示すように、名例面13の凹所17を相互に50°の角 度間隔で配置すると共に一方の側面13の凹所17を他方の 側面13の凹所17に対して45°だけオフセットさせて配置 することができる。

【0029】回所17は、外風部12または側面130分周部 近傍領域から支持体110中心における貫通孔16まで延在 させることができる。支持体11には、砥粒14としてのダ イヤモンド粒子を規則的に又は任意の配列パターンに従 って被着することができる。いずれの場合でも、低粒14 は互いに所定のピッチ人だけ離間させて分散配置する。 ピッチ人は被加工材料表面の性状に応じて異ならせる。 また、貫通孔16に近接する側面130中心網数はとおける ピッチよりも、外周部12および側面13の外周部近接領域におけるピッチを入り、 におけるピッチを入り、外周部近接領域には対 におけるピッチを介で配置することも可能である

【0030】砥粒14を被着しない半径方向領域としての 凹所17により、研削層を良好に排出可能とする。

【0031】支持体11の中心に駅かられた震動孔16は、 前途した実施例におけると同様、図示しない動力駆動装 置の出力軸に対する研削工具の固定に供するものとす る。支持体11における買適利18の内壁領域は、研削工具 の中心面に関して対称的なテーバ形状とする。このよう なテーバ形状の貫通孔16には、そのテーバ面に対して相 補形状をなす駆動スピンドルのクランプ部材(図示せ ず)を、支持体11の側面13から突出しない態様で係合さ せることができる。

【0032] 図4に示す拡大断面図から明らかなよう 10、支持体11には、研削工具の中心面に関して対称的に 30 外周部12に向けて内原 5 が減少する領域18と、中心に配置された資価孔10と、低粒を接着しない半径方向領域としての凹所12を設け、凹所12分周部12分周部13分周所13分間の13年設け、10分所面図に 14、支持体11の表側側面13に設けた凹所が表されていない。これは、前述したとおり、裏側側面13の凹所17が表現側面13の凹所17に対してオフセット配置されているからである。

【0033】図5および図6に示す実施例に係る研削工 具において、環状支持体21には、外周節22と側面23にお 40 ける外周部近接領域に既勤24を被着する。研粒24は、互 いに所定のピッチAだけ離間させて支持体21上に分散配 置する。

【0034】図6に示す拡大断面図から明5かなよう に、支持体はには、砥粒24を接着しない半径方向領域の と、研削工具の中心面に関して対称的に外周部12に向け て肉厚5が微少する領域38とを設ける。磁粒24を接着し ない半径方的領域27は、所定の漢さを有する凹所とし 形成する。また、砥粒24を接着した外周部224まど側面 33の外周部近接領域には、多数の突部22を設ける。 [0035] 突航29は円筒形状に形成し、低粒24はは、 だ25により突航29上に固定する。低粒24は、ダイヤモン ド粒子単体欠は2個~8個のダイヤモンド粒子の集合体 により構成することができる。突距29の直径は、段粒24 の直径よりもたとする。このような支持体109覧合およ び突能29の分散配置は、所定のバターンに従って行う。 はんだ254まが延粒24については、一粒の缸粒24を通過 させるに必要かつ十分な重体の関連孔を有する図示しな い有孔マスクを使用するのが顕ましい。有孔マスクにお ける質温孔の配別パターンは、支持体21における突節29 の配別パターンと同一とする。

【0036】支持体21の中心に設けられた貫通孔26は、 前述した実施例におけると同様、図示しない動力駆動装 置の出力軸に対する研別工具の固定に供するものとす る。支持体11における買通孔26の内壁領域は、研削工具 の中心面に関して対称的なテーパ形状とする。

【0037】図7に示した実施例に係る研削工具は、中 心に貫通孔36を有する環状支持体31を具えている。支持 体31における外周部32および側面33の分層部近接領域を 少なくとも部分的にはんだ35で被覆し、砥粒34をはんだ 35により支持体31に結合する。砥粒34は、2個~8個の ダイヤモンド数子の集合体として支持体31に単層で被着 する。このようなダイヤモンド粒子集合体よりなる砥粒 34は、互いに所定のピッチムだけ離間させて外周部32と 側面33の分開節近接領域とに分散を開する。

【0038】本実施例においても、砥粒34を被着しない。 半径方向領域37により、研削層を良好に排出可能とす る。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の第1実施例による研削工具を 示す正面図である。

【図2】図2は、図1のIIーII線に沿う拡大部分断面図である。

【図3】図3は、本発明の第2実施例による研削工具を 示す正面図である。

【図4】図4は、図3のIV-IV線に沿う部分拡大断面図である。

【図5】図5は、本発明の第3実施例による別の研削工 具を示す正面図である。

。 【図6】図6は、図5のVI-VI線に沿う部分拡大断面図である。

【図7】図7は、本発明の第4実施例による別の研削工 具を示す正面図である。

【符号の説明】

1 . 11 . 21 . 31 支持体

2,12,22,32 外周部 3,13,23,33 側面

4.14.24.34 砥粒

5 . 15 . 25 . 35 はんだ

50 7.17.27.37 砥粒を被着しない半径方向領域

8,18,28 肉厚減少領域

S肉厚

A ピッチ

